

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13650673
ID verze:	14648025
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.11.2020 09:58:20
Zveřejňující subjekt:	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (nm9ns84)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	kafkav@fzu.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
IČO:	68378271
Datová schránka:	nm9ns84
Adresa:	Na Slovance 1999/2, 18200 Praha 8, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodávka systému pro reaktivní magnetronové naprašování, HiPIMS v H ₂ S a H ₂ Se reaktivních plynech
Datum uzavření:	26.11.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	S20/202F
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	11 380 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HVM PLASMA, spol.s r.o.
IČO:	45309787
Datová schránka:	wraa6k8
Adresa:	Na Hutmance 2, 158 00 PRAHA 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

smlouva.pdf

9.04 MB, 27.11.2020 10:51:12

ba8d94fd94579c1136495f96d4d1671fcbf92c2b11cef40bda60c5bcc4d20872

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14648025>